# METHOD OF PROCESSING GLASS

Patent Number:

JP63114866

Publication date:

1988-05-19

Inventor(s):

HATA CHIEMI; others: 02

Applicant(s):

**HOYA CORP** 

Requested Patent:

JP63114866

Application Number: JP19860258489 19861031

Priority Number(s):

IPC Classification:

B24B37/00; C03C15/02

EC Classification:

Equivalents:

#### Abstract

PURPOSE:To make it possible to obtain an optical surface having a high optical efficiency and a high mechanical strength, by polishing the surface of a glass workpiece with the use of polishing liquid in which polishing abrasive particles are dispersed in etching liquid after the surface of the glass workpiece having been ground is subjected to etching treatment.

CONSTITUTION: The surface of a glass workpiece having been ground with the use of abrasive particles of about #400 to #1,500 is subjected to optical etching treatment using acid etching liquid if silicate group glass is used or alkali etching liquid if phosphate group glass is used, in order to remove a process deformed layer on the surface of the glass workpiece by about 50 to 500mu. Then, the surface of the glass workpiece thus subjected to the etching treatment, is polished by polishing liquid in which the similar kind of etching liquid is dispersed with pulverized powder of cerium oxide and pulverized powder of aluminum oxide which have a particle size of about 5 to 200 mum, pulverized powder of silica having a particle size of 5 to 100 mum and the like, and further, is dispersed with one or more than two kinds of pulverized particles of such as zirconia, titania and the like with the use of dispersion medium. Thus, it is possible to obtain a glass workpiece having a glass surface with a high optical efficiency and a high mechanical strength but having no process deformation, micro- cracks, scratches and the like.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

M-1122

⑮ 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

# ⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63 - 114866

@Int,Cl.4

識別記号

厅内整理番号

⑩公開 昭和63年(1988)5月19日

B 24 B 37/00 C 03 C 15/02

H-8308-3C

-8308-3C 8017-4G

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

公発明の名称

ガラスの加工方法

頤 昭61-258489 の特

砂出 願 昭61(1986)10月31日

郊発 明 者 畑 恵 美 光

東京都新宿区中落合2丁目7番5号 ホーヤ株式会社内

⑫発 明 者 原

東京都新宿区中落合2丁目7番5号 ホーヤ株式会社内 東京都新宿区中落合2丁目7番5号 ホーヤ株式会社内

72発 眀 者 泉谷 徹 郎 の出 願 人 ホーヤ株式会社

東京都新宿区中落合2丁目7番5号

砂代 理 弁理士 朝倉 正幸

1. 発明の名称

ガラスの加工方法

- 2. 特許請求の範囲
  - 1 研削加工されたガラス表面をエッチング処理し た後、研磨用磁粒をエッチング液に分散してなる 研府液にて、エッチング処理されたガラス表面を 、研修することを特徴とするガラスの加工方法。
  - 2 前記の研磨液がアルカリ性であり、これに分散 された研磨用額粒が酸化セリウム、アルミナ、シ リカ、ジルコニアおよびチタニアの少なくとも1 紐であることを特徴とする特許請求の範囲第1項 記載のガラスの加工方法。
  - 3 前記の研究液が酸性であり、これに分散した研 既用砥粒が酸化セリウム、アルミナ、シリカ、ジ ルコニアおよびチクニアの少なくとも1そである ことを特徴とする特許額求の範別第1項記載のガ ラスの加工方法。
  - 前記の研磨被中にガラスを狡猾し、被漢20~70 でで研防することを特徴とする特許請求の範囲第

1~3項のいずれか1項記収のガラスの加工方法。

#### 3. 発明の詳和な説明

#### [ 産業上の利用分野]

本発明は、ガラスの研磨加工技術に関するもの で、さらに許しくは、被加工ガラスの表面を無償 でマイクロクラックも加工歪み属もない高い光学 的精度を有するガラス面に加工する技術に関する ものである.

## [ 従来の技術]

ガラスの研磨加工は比較的相い孤粒(# 400~ 1500)を用いてガラスを研削した後、放化セリウ ム物末やアルミナ粉末などの研磨用紙粒を水に分 散させた研磨液をガラスに供給し、研磨液によっ てガラス装面に形成される水和面を、研磨用弧粒 で別り取ることにより、ガラス表面を光学面に仕 上げる方法で従来行なわれてきた。しかし、この 方法で切られる光学研究ガラスは、一般にその概 板的強度が非常に小さいのが適例である。その理 由は、上記のような方法でガラスを研的加工する と、回席面に数18の加工電み層が形成され、そ

の加工歪み頃に光学的には検知されない 無数のマイクロクラックが存在するためと考えられている。 つまり、加工歪み脳は光学研磨ガラスの耐熱衝撃 性を低下させる大きな原因となっている。

ガラスを研的する別はとして、研別加工されたガラス表面に化学的なエッチング処理を施す方法が知られている。この方法によれば、前記のような研磨法で得られるよりも、ほぼ10件も機械的強度の高いガラスを得ることができる。しかし、エッチング処理したガラスは表面が相くなり、面積度も対しく劣化するため、光学的な用途には使用できない。

#### [発向が解決しようとする周辺点]

従来の研磨加工法や化学的エッチング法による ガラスの加工品は、上記した如く、機械的強度と 光学的性能を同時に初足できない点で問題がある。 本発明は、これらの同題点を解決するためになさ れたもので、従来の研磨加工法で得られた光学的 性能と同類またはそれ以上の光学的性能を有し、 かつ化学的エッチング法で得られたものと同等の

リ、 苛性ソーダなどのアルカリ性溶液を、 独成 5 ~ 40 w t % 、 協成 20~ 95℃で使用してエッチングを 行い、 研削加工両を 50 μ m ~ 500 μ m 輸 法 する。

本発明の研防工程で使用する研防被の分散媒には、上記のエッチング被と同様のものを用いるが、 環度はフッ酸系酸性溶液で 額度 0.01 ~ 5 wt % 、 アルカリ性溶液では設度 0.01 ~ 25wt % (pil 8 以上) が通しており、温度は 20~ 60℃が遊温である。

研度用紙粒としては、酸化セリウム酸粉末(粒径5~200mμ)、酸化アルミニウム微粉末(粒径5~200mμ)、シリカ酸粉末(粒径5~100mμ)などの外、ジルコニア、チタニアなどの微粉末がいずれも使用可能であって、これらの1種または2種以上を約記の分散媒に分散せしめて研磨被とする。

可原面には、ボリウレタン、ボリテックス等の市阪の研磨布又はピッチ面を用いるのが好ましい。 研修画択は複研勝ガラスの疑さ、化学耐久性等を 考慮して選択されることはもちろんである。

研胞方法は、上記した研磨被に被研解ガラスを

数核的強度を備えた研究ガラスに仕上げることが できるガラスの加工法を提供する。

【岡町点を解放するための手段】

研例加工されたガラス教画のエッチング条件は、ケイ酸塩系ガラスの場合、フッ酸と硝酸又は硫酸促液、酸性フッ化アンモンなどのフッ酸系酸性消酸を、微度 0.1~10 wt x 、温度 20~60℃で使用してエッチングを行い、研例加工面を50μm~ 500μm 除去する。リン酸塩系ガラスの場合、苛性カ

設酒して行ない、被出はヒーター等により、被引用ガラスの種類により適温に保たれる。研修数のタイプは、オスカー型又は避利運動型、振動式研修研修のいずれの方式をも使うことできるが、タイプによって、製造方法や被認コントロールに注意する必要がある。

本発明の研磨工程では、エッチングと研究が同時に進行する。すなわち、エッチングおよびリーチング作用により表面類に極めて除去されやすい層が形成され、これを低荷頭のもとで研磨用低粒が除去して行く。この2つの作用がバランスないが除去して行く。この2つの作用がバランスないが行することにより、加工党み房の極めて少ない、存職時間が得らる。

30分~ 100時間の本発明の研磨加工により、光学的性質としては従来の研磨法の精密研磨師と同数で、阿和皮 A / 2 ~ A / 10 ( A ~ 6380 ) 、面组さ 5 A ~ 30 A の研磨 ガラスを行ることができる。この研磨カラスのは、従来の研磨 私でほられた研磨 ガラスの抗折強度に比較して、2 ~ 8 係の強度

### 特開昭63-1148GG (3)

を示す。

#### [PF AI]

本発明の加工法では、印例加工などによるマイクロクラックをエッチングにより完全に除去した 後に、低荷質の浸渍エッチング研磨が施されるため、従来の方法のようにマイクロクラックを生じ たり、個を発生させたりすることがなく、高額度 の光学研磨面が得られる。

#### [実施例]

以下、本発明の実施例について詳細に説明する。 ま体解1

リン酸塩ガラス LIIG 5 (ホーヤ株式会社商品名)をアランダム砥粒の# 400、# 800、# 1500で研別数、KOH20wtx とNaOH25wtx の配波中70でで 1.5時間エッチング処理を施し、表面図を約80μn 除去した。次いで硬さ K1+K2(九重電気株式会社製ビッチ皿の級別表示記号)のビッチ皿と、オスカー型研磨版を用い、研磨用紙粒としてアルミナ数粒子(0.05~ 0.01 μm)を10wt x 分散させた液温 45℃のアルカリ性的液(KOH

10000kg / cm<sup>2</sup> で、従来の研密法による強度 2500kg/ cm<sup>2</sup> の約 4 倍の値を示した。

#### 突旋例3~6

支統例1、2と同様な手順で行った別の実施別の対与ス加工条件と、加工ガラスの性状を次表に示す。この表には実施例1、2のガラス加工条件及び加工ガラスの性状も併記した。

15wt×、N B O H 10wt×)からなる研究液に、エッチング処理した前記のガラスを設復し、荷頭 10g/cm²で約2時間30分研磨加工を行なった。この加工で得られたガラスの面積度は 3 / 2、面粗さは 15 Å であり、抗折強度は 5000kg/cm²で従来の方法による強度 1800kg/cm²の約2.8倍の値を示した。

#### 实施例 2

ケイ酸温ガラス LHG 9 1 H(ホーヤ 株式会社商品名)をカーボランダム # 400、 # 800、 # 1500で研別加工した後、酸性フッ化アンモン 1.5 wt x と硝酸 0.5 wt x の過級で 1 時間エッチング処理した。しかる後、上と同じ組成の起液に酸化セリウム 協力での 3 位の 15 wt x 分散 型 で なる を 分散 で 1 の 15 wt x 分散 型 で 2 の を 2 の を 3 の で 3 の で 3 の で 3 の で 3 の で 4 で 5 の を 4 で 5 の で 3 の で 3 の で 3 の で 4 で 5 の を 4 で 5 の で 5

**⊼** 1

1.4	ガラストが米	BE WA	エッチング条件	初原版 (W1学)	37 IR	F) (75	(i) (ii)	研究例	10 (110	利さ	AMIVE
	LHG5	#1500	アルカリ NaOH 15wl% KOH 10wl% 70℃ 1.5Hr _80µm除去	Afr Cr (200A) 10% KOH 15% Naoh 10%	45°C	2. 5Hr	109/2	オスカー	2/2	154	5000tb/a
2	I SG91H	#1500	版的ファ化アンモン1.5wt% HNO; O.5wt% 1.0Hr	CeO; (500A) 15% 能ガフッ化アンモン 1.55 HNO; 0.55	300	ЗНг	139/d	•	2/1	104	10000kg/cd
3	LHG5	<b>#1500</b>	KOH 25wt% NaOH 25wt% 1,5Hr	SIO2 (400人)73 NaOH+KOHでpH 11に選挙	50°C	10Hr	59/dl	Kili	λ/5	<101	4000ts/ul
4	235	#1500	KOH 20wt% NaOH 20wt% 1, OHr	SIO: (100人)55 KOHでDH10.5 に選挙	35℃	5Hr	109/6	•	2/4	<101	3500 <i>ts/d</i>
5	1,1168	#1500	KOH 20wt% NaOH 20wt% 1. OHr	SIO2 (200人) 58 NaOH+KOHでpH 11に実際	тос	4Hr	109/4	対の証的 タイプ	10/10	<101	500000/d
6	1.GH5	#1500	KOH 20w1% NaOH 25w1% 1,5Hr	A#2 02 (200%) 10% KOIJ+NeOH 55	50°C	2. 5Hr	209/d	•	λ/2	104	6000M/di
	(政府) 3115								2.	158	200013/8

## [発明の効果]

以上の適り、本発明のガラスの加工方法を実施することにより、高光学的性能の光学面を有し、かつ加工産み扇、マイクロクラック、傷等のないの機械的強度を示すガラスを得ることができる。従って、本発明の方法は加工表面層の欠陥が原因で、破壊をおこしやすくなっているレーザーシステムの光学系子やレーザーガラスなどの加工法として非常に有用である。

出版人 ホーヤ株式会社 代理人 朝 倉 正 葬 手 総 油 正 雄

昭和61年12月 | 日

特許方民官 原田明坦 吸

1. 事件の表示

昭和61年特許節第258489号

2. 乳明の名称

ガラスの加工方法

3. 粉圧をする容

事件との関係 特許出順人 ホーヤ株式会社

4.代 现 人

〒105 東京都拉区西新加1-18-14 小田会的信仰 抗 即 等 群 郡 所 (7222) 弁理士 明 內 正 幸 至月 電影 03(580) 5617 · 5618

5. 額正の対象

明和書中「死明の評明な説明」院

6. 補正の内容

(1) 明朝也第一3页3~4行「耐热医增性」を「概核



# 特開即63-1148GG (5)

的強度」と訂正する。

- (2) 国、第5月17~18行「用いるのが好ましい。日 四四択は」を「用いることができるが、研済正式 沢は」と訂正する。
- (3) 同、第6页18行「5人」を「3人」と訂正する。
- (4) 同、郊6賢19行「この研究カラスのは、」を 「この研密カラスの抗折弦度は、」と訂正する。
- (5) 向、第10頁「表1」を別組のように訂正する。

**\*** 1

	in 1884	CIPI NIT	エッチング条件	和此級 (W 1%)	12 12	67 (4	P P	刚亦的	intile.	<b>和</b> き	所用物類
	ガラスH級 LHG5	#1500	アルカリ NaOH 15wt% KOH 10wt% 70℃ 1.5Hr 80μm株在			2. 5Hr	109/di	オスカー	λ/2	15%	5000Ns/d
2	LSG91H	#1500	M性ファ化アンモン1.5wt% HNO; 0.5wt% 1.0Hr		300	3Hr	135/al		2/1	101	1000015/0
3	1.HG5	#1500	KOH 25W1% NBOH 25W1% 1,5Hr	SiOz (400人) 73 NaOII+KOHでPH 11に開新	50°C	10111	5 <i>9 / ci</i>	Emit	3/8	<10A	4000kg/c
4	7.35	#1500	KOH 20wt% NgOH 20wt% 1. OHr	STO, (100A) 55 KOHTPH10. 5	35°C	5Hr	109/ai		2/1	< 10%	4000kg/a
5	LIIC8	#1500	KOH 20wl% NeOH 20wl% 1. OHr	SiOt (200人) 55 NaOif+KCHでpii 11に政策	300	4115	109/0	別の運動 タイプ	2/1	<10%	3500ks/a
6	LGI15	#1500	KOH 20wt% NaOH 25wt% 1.5Hr	A2: 0) (200A) 10% KOH+NOOH 55	50℃	2. 5Hr	208/d	•	λ/2	101	6000K9/a
	20.46/2 24.5		J						,	154	2000ks/n

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:					
☐ BLACK BORDERS					
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES					
☐ FADED TEXT OR DRAWING					
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING					
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES					
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS					
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS					
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT					
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY					
OTHER:					

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.